

# 『真』展

## chuhatsu

### 2010

私たち、中央発明研究所は、40年以上に渡り鑄造時の鑄巣対策を研究し、含浸剤や金型塗型剤の研究、製造、販売を行ってきました。また、含浸においては真空技術を利用した含浸装置も開発。ハードソフト両面において業界に最先端の技術を提供してきました。

今回、中央発明研究所が発表する小型ダイカスト用高真空システムは、トラップと真空タンクを鑄造と製缶により低価格にて製造、一体型コンパクト設計により省スペース化を実現。さらに、真空ポンプスライド設置の採用でメンテナンス性の向上を実現しました。

この小型ダイカスト用高真空システムの発表を記念し、『真』展chuhatsu2010を下記日程にて開催致しますので、是非この機会にご来場下さい。

**真空**  
**セミナー開催**  
参加費無料

日 時

2010 3/5(金) ▶ 6(土)  
AM10:00 ~ PM4:00

会 場

中央発明研究所 浜松TSC

静岡県浜松市南区飯田町322番地  
TEL.053-468-2250(代)・FAX.053-468-2252



 株式会社 中央発明研究所

<http://www.chuhatsu.co.jp>

# 『真』展chuhatsu2010

## 参加登録シート

表面でご案内致しました『真』展chuhatsu2010にご参加になる際には、お手数をお掛けしますが、下記参加登録シートをご記入の上、FAXまたはメールにてお送り下さい。

なおメールの場合は、件名に『真展2010』、本文に下記参加登録シートの情報をお書き頂き、お送り下さい。

また、事前の登録をせずにご参加頂くことも可能ですが、あらかじめ資料の準備等をおきたいと存じますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。

■連絡先：中央発明研究所 浜松TSC

FAX番号

**(053)468-2252**

メールアドレス

**sale2@chuhatsu.co.jp**

ご記入日	月 日
真空セミナーの参加	※ご希望されるセミナーの日程の( )に○印をご記入ください。 ( ) 3月5日(金) 10時30分～12時(90分) ( ) 3月5日(金) 13時30分～15時(90分) ( ) 3月6日(土) 10時30分～12時(90分) ( ) 3月6日(土) 13時30分～15時(90分)
お名前	
貴社名及びご所属	
ご住所	〒 ー .....
TEL	( ) ー
FAX	( ) ー
メールアドレス	

※上記の個人情報は責任を持って管理し、『真』展chuhatsu2010のご案内以外には使用致しません。